

超大规模集成电路工艺技术



作者：（日）西泽润一译；秦勋，韩伟清译

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1983.05

总页数：327

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179691.html>）查找全本阅读方式

超大规模集成电路工艺技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179691.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179691.html>

书名：超大规模集成电路工艺技术